# マイクロストリップ線路型プローブによる 透磁率・誘電率の同時測定

能澤昂平, 高橋翔平, 沖田和彦, トンタットロイ, 薮上信, 佐藤光晴, 杉本諭 (東北大学)

Simultaneous Measurement of Permeability and Permittivity Using a Microstrip Line-Type Probe K. Nozawa, S. Takahashi, K. Okita, L. Tonthat, S. Yabukami, M. Sato, S. Sugimoto (Tohoku University)

#### はじめに

昨今の高周波材料の応用に際し、高周波における 誘電率及び透磁率を測定することは重要である.著 者らはフレキシブルマイクロストリップ線路型 (MSL)プローブを開発し、透磁率計測方法を報告し た<sup>1)</sup>. 本稿では同プローブを用いた透磁率と誘電率 の同時測定方法を提案する.

## 計測方法

Fig. 1 に測定系の概要図を示す. サンプルを MSL に近接してヘルムホルツコイル内に配置する. 誘電率が磁界強度に依存しないことを仮定し, 強磁界(2 T)中でキャリブレーションして磁界を減じて測定することで, 透磁率の寄与分のみ反映された透過係数  $S_{21}$  を得る. 次にサンプルを取り除いて測定することで誘電率の寄与分を含む  $S_{21}$  を得る. 透磁率が強磁界中で低下することから, 強磁界中の測定との差分を取ることで誘電率の寄与分のみ含む  $S_{21}$  を得る.

伝送線路の等価回路を用いて  $S_{21}$  をそれぞれインピーダンス  $Z=2Z_0(1-S_{21})/S_{21}$  及びアドミタンス  $Y=2/Z_0(1-S_{21})/S_{21}$  に換算する. 有限要素法を用いてインダクタンス  $L=-jZ/\omega$ と比透磁率 $\mu_{\bf r}$  及びキャパシタンス  $C=-jY/\omega$ と比誘電率 $\epsilon_{\bf r}$  の関係を計算し、これを用いて $\mu_{\bf r}$ と $\epsilon_{\bf r}$ を求める. なお透磁率の算出部分は既報  $^{11}$ と同様である.

#### 計測結果

測定対象は  $Fe+Fe_3O_4(50 \text{ vol}\%)$ -epoxy からなる混合 粉末樹脂複合シート  $^2$ とした。Fig. 2,3 に透磁率及び 誘電率の測定結果を示した。透磁率は二つの共鳴が 確認でき、異なる層の損失が反映されていると考えらえられる。また高周波部分で $\mu_r$ が負の値を取るのは、キャリブレーション時の信号が反転している為である。誘電率は透磁率との分離が出来ており、同時測定が可能であることを示唆する結果となった。

### 謝辞

本研究の一部はビジネス・インキュベーション・ プログラムの研究成果である.本研究の一部は総務 省電波資源拡大のための研究開発及び異システム間 の周波数共用技術の高度化に関する研究開発「不要 電波の高分解能計測・解析技術を活用したノイズ抑 制技術の研究開発」の成果である.

# 参考文献

- 1) S. Yabukami et al., IEEE Trans. Mag., vol. 56 (2020).
- 2) M. Sato et al., Autumn Meeting of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 1-49A(V) (2020).

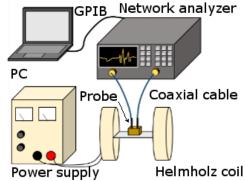
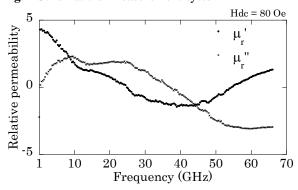
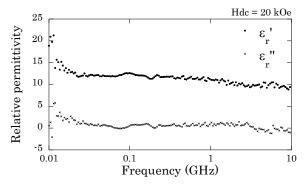


Fig. 1 Schematic of measurement system.



**Fig. 2** Relative permeability of Fe+Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-epoxy.



**Fig. 3** Relative permittivity of Fe+Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>-epoxy.